(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



## 🛊 - 1 COSTO CALLOCA DE COLO CALLO CALLO CALLOCA (LO LO LO COLO CALLOCA CALLOCA) DE CALLOCA CALLOCA (LO CALLOCA CA

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
4. August 2005 (04.08.2005)

**PCT** 

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/071754 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: H01L 29/78, 29/12, 21/336, 29/775, 29/16, 51/30, 21/335
- . (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2005/000069
  - (22) Internationales Anmeldedatum:

19. Januar 2005 (19.01.2005)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

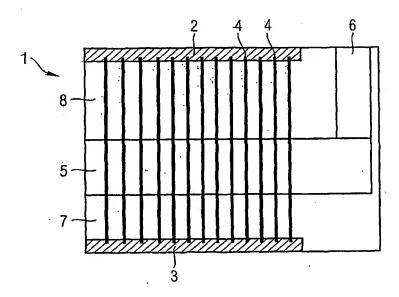
Deutsch

- (30) Angaben zur Priorität: 10 2004 003 374.9 22. Januar 2004 (22.01.2004) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-Martin-Str. 53, 81669 München (DE).

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KREUPL, Franz [DE/DE]; Mandlstr. 24, 80802 München (DE). SEIDEL, Robert [DE/DE]; Perlacher Str. 13, 81537 München (DE).
- (74) Anwalt: KOTTMANN, Dieter; Müller Hoffmann & Partner, Innere Wiener Str. 17, 81667 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: SEMI-CONDUCTOR CIRCUIT AND SUITABLE PRODUCTION METHOD THEREFOR
- (54) Bezeichnung: HALBLEITER-LEISTUNGSSCHALTER SOWIE DAFÜR GEEIGNETES HERSTELLUNGSVERFAHREN



(57) Abstract: The invention relates to a semi-conductor circuit (1) comprising a source contact (2), a drain contact (3), a semi-conductor structure which is provided between the source contact and the drain contact, and a gate (5) which enables a current flowing through the semi-conductor circuit between the source contact (2) and the drain contact (3) to be controlled. The semi-conductor structure comprises several nano wires (4) which are connected in a parallel manner and which are arranged such that each nano wire embodies an electric connection between the source contact and the drain contact.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



## WO 2005/071754 A1

- (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

## Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

<sup>(57)</sup> Zusammenfassung: Ein Halbleiter-Leistungsschalter (1) weist einen Sourcekon-takt (2), einen Drainkontakt (3), eine zwischen Sourcekontakt und Drainkontakt vorgesehene Halbleiterstruktur, und ein Gate (5), über das ein Stromfluss zwischen Sourcekontakt (2) und Drainkontakt (3) durch die Halbleiterstruktur hindurch steu-erbar ist, auf. Die Halbleiterstruktur weist mehrere parallel geschaltete Nanodrähte (4) auf, die so angeordnet sind, dass jeder Nanodraht eine elektrische Verbindung zwischen dem Sourcekontakt und dem Drainkontakt ausbildet.